



CAS IR Grid / 上海技术物理研究所 / 中国科学院上海技术物理研究所 / 上海技物所

薄膜异质结光电功能材料的制备科学、功能机理和正电子过程研究

文献类型：成果

作者 沈学础

获奖日期 2009

文献子类 民口973

学科主题 红外基础研究

语种 中文

源URL [http://202.127.1.142/handle/181331/1351] 下载

专题 上海技术物理研究所_上海技物所

推荐引用方式 沈学础. 薄膜异质结光电功能材料的制备科学、功能机理和正电子过程研究. . 2009.

GB/T 7714

入库方式： OAI收割

来源： [上海技术物理研究所](#)

浏览

7

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

